の特許出願公開

⑩公開特許公報(A) 昭60-255930

MInt Cl.

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和60年(1985)12月17日

C 21 D 9/50 B 23 K 31/00 7047-4K

6579-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

枝付管の溶接部における残留応力改善のための加熱方法及び加熱装 ❷発明の名称

置

頤 昭59-109600 2)特

22)H 顧 昭59(1984)5月31日

79発明 者 猪 野 利 雄 横浜市鶴見区尻手3-6-30 砂発

明 者 之 罛 司 横浜市金沢区六浦町1816 前

砂発 明 吉 B 和 夫 者

横浜市磯子区新中原町1番地 石川島播磨重工業株式会社

横浜第一工場内

第一高周波工業株式会 の出 願 人

社

砂出 願 人 石川島播磨重工業株式

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

東京都中央区築地1丁目13番10号

会社

20代 理 人 弁理士 小泉 良邦

最終頁に続く

明期為

1. 発明の名称

ŗ

枝付管の溶接部における残留応力改善のための 、加熱方法及び加熱装蔵

2. 特許請求の範囲

1 枝付管の母管と枝管との溶接部を含む部分を 髙烱波誘導コイルにより照続し、該髙周波誘導コ イルに通電し加熱することによる前記溶接部にお ける残留応力改善のための加熱方法において、高 周波誘導コイルに、加熱すべき、前記溶接部を含 めた母幹及び枝臀部分全体に対応する形状で、該 母管及び枝管部分全体に対し均一若しくは略均一 な磁束密度の分布を与えることができるものを用 いることにより、前記母管及び枝管部分全体を所 銀の温度に均一若しくは略均一に加熱することを 特徴とする枝付管の溶接部における残留応力改算 のための加熱方法。

2 主として導電性の管材より成り、枝付管の母 管と枝管との溶接部を含む部分を囲構し、 通覧さ れて顔部分を加熱する前記格接部における残留応

力改善のための加熱装履において、高周波誘導コ イルを、枝付質の溶接部分に対応する形状で低流 の流れ方向をそろえた髙周波誘鹉コイルを少くと も二分割した複数のコイル構成部材から、加熱す べき、譲接部を含めた母管及び枝管部分全体に対 応するものを選択すると共に適宜の連結材を介し 又は介さないで結合させ、該母幣及び枝幣部分全 体に対し均一若しくは略均一な磁束密度の分布を 与えるように形成することにより、前記部分全体 を所望の温度に均一若しくは略均一に加熱できる ようにしたことを特徴とする枝付管の溶接部にお ける残留応力改善のたのめの加熱装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は工業プラントなどの配管系、殊に建設 中政は運転中の原子力発電プラントにおける枝付 管等の溶接部及びその近傍に、欝苺加熱による疫 留応力改善処理を施す際の加熱方法及びその加熱 装置に関するものである。

近時、殊に建設中収は運転中の原子力発電プラ ントの配管系における溶接雑手部分に配管時の溶 接加工の熱による悪影響を受けてその管の内面に 残留した引張応力を解消させたり圧縮側に移行さ せるための残留応力改善処理(以下、IMSIという) が行なわれている。

このINSIは、前記したような配管においては、 その消接の際に消接部に対し部分的に多大の熱が 与えられて残留応力が発生し、配管の強度が低下 すると共に腐喰が促進する傾向にあって、例えば 原子カプラント配管系(殊にオーステナイト系ス テンレス304使用の配管系)では、この溶接継手 部をそのままの状態として当該プラントを稼動さ せると、高温高圧の流体が流通することと、その 流体が高腐喰性のものであること、及び、繰り返 し熱応力が発生することから、溶接時の熱影響に よって溶接部の近傍に生じた残留応力である引張 応力が上記環境に重畳的に作用して疲労強度の低 ●下を招き、更に、材料の結晶粒界に折出したクロ ム炭化物の作用により耐腐酸性が低下し、粒界応 力腐蝕割れが生じることが判明したので、この粒 界応力腐蝕割れ対策の一つとして行われるもので

)

)

ある.

即ち、母管と枝管とを適宜角度を付して直接溶接した通常の枝付管の当該溶接部や、所謂管台(母管に適宜程及び厚みの短管状部材を溶接したもの)に枝管を溶接した構造の枝付管の双方の溶接部(前記した通常の枝付管の溶接部と併せて、以下単に溶接部という)近傍に対し、有効なIHSIの効果をもたらすとして特許出願されている装置

には、例えば第1回乃至第3回に示したようなも のがあるが、いずれもIHSIを完全には施すること はできないのであって、まず、第1図に示した数 ■ Aは、一見して判る通り巻線構成が複雑であり、 しかも最も重要な溶接部aで電流の流れ方向が母 管の円周方向から技管の円周方向又はその逆に変 えられているために磁束密度の分布が不均一とな り、そのため温度制御性が悪く均一な温度分布を 得るのが困難であるから、IHSIを施すべき枝付管 の各寸法がそれぞれ異っていることもあって、現 実には、実測データに基いて現物と同一形状をな す実物模型を予め製作し、この模型について誘導 子の形状等を頼々変更し乍ら、適正な加熱を実現 出来る誘導子の形状等を探索するといった所謂モ ックアップテストを通じて適正な誘導子を作製し ているから、製作に多大な時間及び費用を要する という解点があるのである。

又、第2回に示した装置Bも上記Aと同様の理由で温度分布のバランスが悪く、しかも溶接部bi での巻線構造が複雑にならざるを得ないので、再 現性に乏しく均一な温度分布を実現するのは困難なことが判明している。

高、この装置Bでは、温度制御性を高めるために、電流の流れ方向が変わる部分も、いにおいて管との間にコイルと一体にして用いる強磁性体は、はを挿入し、これにより均一な温度分布が得られるように設計されてはいるが、前記装置Aと同様にモックアップテストを必要とし、これにより前記強磁性体bs、bsの大きさ、位置等を決定しなければならないという問題点がある。

更に、第3図に示した装置Cは将電体C がまず 技管を中心として溶接部を被うように同心内状に 巻回され、次いで母繁を被うように進回されてい る点で前記装置A、Bと相違するが、母管全体を 被うようには巻回されていないので、枝管に対応 する母質の下部Ctが非加熱領域となってしまい。 応力のバランスがくずれることにより溶接部分の 応力が圧縮から引張りに変化してTIISTによる効果 が相殺されてしまう。

即ち、残留応力の生じていない部分まで含めて、

$$Mo = \frac{t^2 \cdot E \cdot \alpha \cdot \Delta T}{12(1 - \nu)}$$

j

但し、 Εはヤング係数、 αは線 膨張係数、 Δ Tは内外温度差、

v はポアリン比を示す

なるモーメントNoが矢印方向に働くから、実際の

母管及び枝管部分全体に対応する形状で、該母管 及び枝管部分全体に対し均一若しくは略均一な磁 東密度の分布を与えることができるものを用いる ことにより、前記母管及び枝管部分全体を所望の 温度に均一若しくは略均一に加熱することを特徴 とするものであり、又、その装匠の構成は、主と して導電性の管材より成り、核付管の母管と枝管 との溶接部を含む部分を明确し、通電されて該部 分を加熱する前記落接部における残留応力改算の ための加熱装置において、高周波誘導コイルを、 枝付管の溶接部分に対応する形状で電流の流れ方 向をそろえた髙周波誘導コイルを少くとも二分割 した複数のコイル構成部材から、加熱すべき、溶 接部を含めた母管及び枝管部分全体に対応するも のを選択すると共に適宜の連結材を介し又は介さ ないで結合させ、該母管及び枝管部分全体に対し 均一若しくは略均一な磁束密度の分布を与えるよ うに形成することにより、前記部分全体を所望の **温度に均一若しくは略均一に加熱できるようにし** たことを特徴とするものである。

管台Wの接合部分では該モーメントNoが平衡する ことにより、上述した応力となって表われるもの である。

然るに、枝管が一様に加熱され、母管が部分的にしか加熱されない場合は、枝管部側及び母管部側に生ずる曲げモーメントの値に差が生じ、前記した双方がNoで平衡している状態がくずれるから、母管部側溶接部分が枝管部側に引張られ、溶接部分の内面応力が引張りとなってIHSIは達成されないことになってしまう。

本発明は上述した枝付管のIIISIに際する従来技術の魅点を解消し、更に進んで温度制御の容易化、 巻線方法の簡素化及びIIISIの有効性を高めること のできる加熱方法及び加熱装配を提供することを 目的としてなされたもので、その方法の構成は、 枝付管の母管と枝管との溶接部を含む部分を高周 波遊電し加熱することによる前記溶接部における 残留応力改善のための加熱方法において、高周波 誘導コイルに、加熱すべき、前記溶接部を含めた

叩ち、本発明は枝付管の溶接部を含めた母管及び枝管部分全体をある範囲にわたって全体的に均一若しくは略均…に加熱することにより従来のIH SIの難点を解消しようとするものであって、いまその一例を図に拠り説明すれば次のようになる。

第5 図において、1 は 収管 2 に対し管台部材 3 を溶接 4 した管台に枝管 5 を溶接 6 することにより形成した枝付管で、前述したように糠枝付管 1 の両溶接部 4 、6 に残留応力が発生している。

た場合に、それが明鵠している部分に対し均一若 しくは略均一な磁束密度の分布を与えることがで きるようにするため、管台部材3や枝管5の部分 においてはそれらの周方向に、又、母管2の部分 においては枝管5を中心とする同心円状或いはう ず巻き状とすると共にいずれの部分においても電 流の流れ方向がそろうようにしてある。

而して、上記した加熱コイル77は、上述した加熱コイル77 応する形状で電性の加熱すべき部分に対応する形状で電気 選性の良好な素材にように分割して得た複数のコイル から、実際に加熱処理すべれ 付管 1 に対応するものを選択し、そろえて電気の流れ方向をそろえて電気の流れ方向をそろえて電気の連結する構造の連結材12を介して結合ことがであるようにしたり、又、絶縁性が良く且つ強度のようにしたり、又、絶縁性が良くれば良い。

尚、前記連結材12は必要不可欠のものではない し、又、加熱コイル7を構成するコイル片の電気 的な接続は直列でも並列でも良く、要はいずれの 部分においても襲り合うコイルの電流の流れ方向 がそろっていれば良い。

以上のように構成される加熱コイル7は次のように枝付管に対しIBSI処理を行う。

即ち、処理すべき枝付管1に対し加熱コイル7の各構成部材8,9,10,11を配設し、連結部材12を用いて連結組立ることにより該枝付管を明続し、必要に応じ加熱コイル7のパイプ内に冷却水を流通させつつ通電するのであり、前記加熱コイル7が前述したように枝付管1の高溶接部4,6を含んだ部分に対し均一な磁束密度の分布を与望のようになっているので、当該部分全体を所望の時に生じていた残留応力を改善することができるのである。

又、 譲加熱コイル 7 は構成が簡単で、 しかも分割式となっているので、 種々の技付管に対し縄い 温度制御をすることができる。

尚、本発明は、上記実施例で述べたような所謂

管台に枝管を溶接したものに限られず、母管に枝管を直接溶接した枝付管にも適用できること勿論である。

本発明は以上のとおりであるから、枝付管等の 解接部における残留応力改善のための加熱方法及 び加熱装置として極めて優れている。

4. 図面の簡単な説明

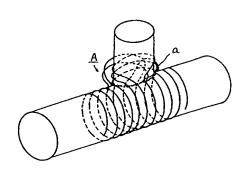
)

第1 図乃至第3 図は従来装置の斜視図、第4 図は本発明の原理図、第5 図は本発明の実施例を示す側面図である。

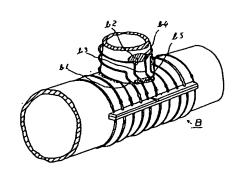
1 … 枝付管、 2 … 母管、 3 … 管台部材、 4 , 6 … 箱接部、 5 … 枝管、 7 … 加熱コイル、12… 連結 部材

代理人 小 泉 良 邦

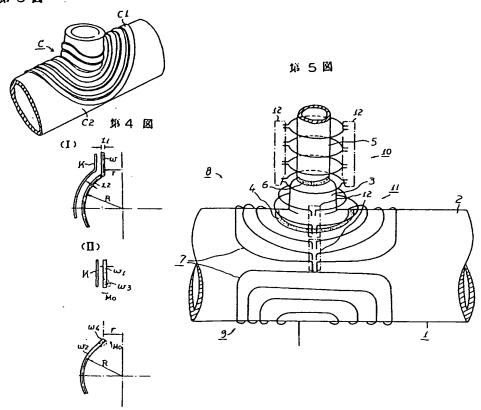
第1図



第2図



)



第1頁の続き									
個発	明	者	寺	崎		雅	則	横浜市戸塚区庄戸3-9-20	
砂発	明	者	栗	脇		哲	祥	横浜市磯子区新中原町1番地 横浜第一工場内	石川島播磨重工業株式会社
砂発 砂発	明明	者者	古 平	賀戸			夫 治	木更津市清見台南5-10-4 横浜市磯子区新中原町1番地 横浜第一工場内	石川島播磨重工業株式会社

手統補正告(自免的)

昭和60年 5月10日

特許庁長官 志 賀 学 殿

1.事件の表示

昭和 5 9 年特許顯第 1 0 9 6 0 0 号

2.発明の名称

枝付管の譲接部における残留応力改善のための 加熱方法及び加熱装置

3. 補正をする者

本件との関係 特許出顧人 東京都中央区袋地「丁目」 3 番 1 0 号 第 一 高 周 波 エ 葉 株式会社 代表者 平 山 厚 生 東京都千代田区大手町二丁目 2 番 1 号 石 川 島 揺 磨 亀 エ 葉 株式会社 代表者 稲 葉 興 作

4. 代理人

郵便番号 105

東京都港区新橋 2 丁目 5 番 6 号 大村ビル 6502 小 泉 良 邦 電話 東京591-0885·8028

5. 福正の対象

明細書の「発明の詳細な説明」の個

6. 補正の内容

明和春第7頁第11行の ti/r>>1 を

t1/r<<1

に補正する。